SEMICONDUCTOR CHIP, TAB TAPE, INNER LEAD BONDER AND MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP7263488

Publication date:

1995-10-13

Inventor(s):

KOBAYASHI NOBUHIKO

Applicant(s):

NEC CORP

Requested Patent:

☐ JP7263488

Application Number: JP19940053436 19940324

Priority Number(s): IPC Classification:

H01L21/60; H01L21/321

EC Classification:

Equivalents:

JP2661540B2

Abstract

PURPOSE: To improve an aligning accuracy in an inner lead bonding step in the case of manufacturing TABLSI as compared with aligning using conventional pattern recognition technique. CONSTITUTION: Dummy bumps 21 for alignment are provided on sides of a chip 20. A bonding stage 4 which places the chip 20 is horizontally moved rightward to a TAB tape, the bumps of right side are brought into contact with inner leads of a leftmost end, and a position of the stage 4 at that time is stored. Then, the chip 20 is horizontally moved leftward, the bumps of right side is brought into contact with inner leads of a rightmost end, and a position of the stage 4 at that time is stored. Data of intermediate position is calculated from data of the two positions, and the stage 4 is moved to its intermediate position. A series of operations are conducted for a Y-axis direction. Contact of the bumps with the inner leads is electrically detected.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平7-263488

(43)公開日 平成7年(1995)10月13日

(51) Int.Cl.

設別記号

庁内整理番号

6918-4M

HO1L 21/60

3 1 1 R 6918-4M

T

FI

技術表示箇所

21/321

H01L 21/92

С

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 10 頁)

(21) 出願番号

特顯平6-53436

(71)出版人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72) 発明者 小林 伸彦

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)

(22)出版日

平成6年(1994) 3月24日

(54) 【発明の名称】 半導体チップ、TABテープ及びインナーリードボンダ 覚の製造方法

一並びに半導体装

(57) 【嬰約】

【目的】TABLS【製造におけるインナーリードボン ディング工程での位置合せ精度を、従来のパターン認識 技術を用いた位置合せよりも向上させる。

【構成】チップ20の各辺に、位置合せ専用のダミーバ ンプ21を設ける。チップ20を搭載したボンディング ステージ4をTABテープに対して右方向に水平移動き せ、左側のダミーバンプと最左端のインナーリードとを 接触させ、そのときのボンディングステージ4の位置を 記憶する。次いで、チップ20を左方向に水平移動さ せ、右側のダミーバンプと最右端のインナーリードとを 接触させ、そのときのボンディングステージ4の位置を 記憶する、二つの位置のデータから、それらの中間の位 置のデークを算出し、ボンディングステージ4をその中 間位置に移動させる。上記一連の操作を、Y軸方向につ いても行う。ダミーバンプとインナーリードとの接触の 検出は電気的に行う。

